반구형 실험모델을 이용한 대지표면 전위상승의 분석

(Analysis of the Ground Surface Potential Rise using a Hemisphere-Shaped Test Model)

유재덕*·조용승·이복희**

(Jae-Duk Yoo · Yong-Seung Cho · Bok-Hee Lee)

Abstract

This paper deal with an analysis of the ground surface potential profiles using a hemispherical scaled-model. Because it is very difficult to draw valid conclusions concerning a general grounding problem from actual field data, scale model tests can be used to determine the ground surface potential profile around the grounding electrodes according to the configuration of grounding electrodes. In this work, a hemispherical vessel with a diameter of 1,100 [mm] was employed to simulate uniform soil and CDEGS program was employed to compare the measured and simulated results. As a result, the ground surface potential around the grounding electrode was significantly raised and the ground surface potential at the just upper point of ground electrode particularly was higher than other points. The ground surface potential of counterpoise was higher than other grounding electrodes such as mesh and grounding rods and the ground surface potential strongly depends on the frequency responses of grounding electrodes. Also the results measured with the small-sized model were in reasonably agreement with the data obtained from simulation.

Key Words : Ground Surface Potential, Grounding Electrode, Model Test, Counterpoise

1. 서 론

전원 계통의 1선 접지고장, 낙뢰, 절연파괴 등에 의 해 지락사고가 발생하여 접지전극에 고장전류가 유입 하게 되면 접지전극의 전위는 물론이고 접지전극 주 변의 대지표면의 전위가 상승하게 된다. 접지전극에 유입된 접지전류에 의해서 대지표면의 전위상승은 접 지저항에 의해서 형성되어진다. 지락고장(ground fault)에 기인한 접지전류에 의해서 형성되는 대지표 면의 전위분포는 다른 설비에의 영향과 인체에 대한 감전사고 등을 고려하여 일반적으로 대지표면에서의 값으로 나타낸다. 접지전극과 주변의 대지표면의 전 위상승은 접지전극의 형상, 대지구조나 토양의 성분과 성질 및 균질성, 접지전류의 크기 및 지속시간 등 이에 영향을 미치는 요소가 많을 뿐만 아니라 그 특성 또한 매우 복잡하고, 불확실하여 정확한 수식에 의한 계산 은 대단히 어려운 점이 있다. 또한 접지전극 주변에



^{*} 주저자 : 인하대 대학원 전기공학과 석사과정 ** 교신저자 : 인하대학교 IT공대 전기공학부 교수 Tel : 032-860-7398, Fax : 032-863-5822 E-mail : jaedok1126@nate.com 접수일자 : 2010년 10월 28일 1차심사 : 2010년 11월 2일 심사완료 : 2010년 11월 16일

고주파 성분의 서지가 인가되는 경우 접지전극은 다 른 성능을 나타내는 것으로 알려져 있다[1-3].

접지설비의 성능이나 특성을 실제 접지시스템에 대 한 데이터를 바탕으로 해석하는 실규모 실험을 대체 할 수 있는 기법을 제안할 목적으로 모델실험을 수행 하였다. 본 연구에서는 축소형 모델을 사용하여 간단 한 형상의 접지전극에 접지전류가 유입된 경우 접지 전극의 전위를 비롯하여 주변의 대지표면의 전위상승 에 대해서 시뮬레이션하고 실측결과와 비교 검토하여 이를 바탕으로 접지시스템의 설계에 활용할 수 있는 방안을 제시하였다.

2. 본 론

2.1 실험계 구성

균일한 대지토양에서 전극형상에 따른 대지표면 전 위를 측정하기 위한 모의실험회로를 그림 1과 같이 구 성하였다[4]. 실험에 사용된 토양은 고운모레에 탄소 가루를 섞은 것 이며, 겉보기 저항률은 약 10[Ω·m]이 었으며 H. B. Dwight에 의해 제안된 매설지선의 접지 저항 식을 역산하여 구하였다[5]. 측정대상 접지전극 은 토양표면으로부터 5[cm] 깊이에 매설하였으며, 전 류보조전극(C)은 인가전류가 측정대상 접지전극에서 방사상으로 균일하게 흐르게 하기 위하여 0.55[m]반 경을 지닌 반구형 실험계를 사용하였다[3]. 측정대상 접지전극 주위의 대지표면 전위를 측정하기 위하여 측정대상 접지전극(E)과 전류보조전극(C) 사이에 임 펄스전류 또는 상용주파수 전류를 인가하였으며, 접지 전극에 인가한 임펄스전류의 크기는 1[A], 교류전류의 크기는 0.1[A]로 하였다. 인가전압은 측정대상 접지전 극(E)과 전류보조전극(C)간의 전위차를 측정하였으 며, 대지표면 전위는 전위보조전극(C)의 전위를 기준 으로 측정하였다. 이때 인가전류는 주파수 대역이 DC-20[MHz]인 전류프로브로 측정하였으며, 접지전 극과 대지표면의 전위는 최대 75[MHz]까지 측정할 수 있는 능동형 차동프로브로 측정하였다. 프로브로 검출된 인가전류와 인가전압 그리고 대지표면 전위파 형은 디지털 오실로스코프로 관측하였다[4].

조명·전기설비학회논문지 제24권 제12호, 2010년 12월



V1: 인가전압; V2: 대지표면 전위; A: 인가전류

그림 1. 대지표면 전위분포를 측정하기 위한 실험계의 개략도

Fig. 1. A schematic diagram of the experimental setup for measuring the ground surface potential profile

접지전극의 형상에 따른 대지표면 전위상승을 측정 하기 위해 사용된 접지전극의 형상과 인가전류의 인 가위치를 그림 2에 나타내었다. 매설지선과 수직 접지 전극은 직경 2[mm], 길이 10[cm]로 하였으며, 메시전 극은 10×10[cm²]로 하였다. 실험에 사용된 수직전극, 매설지선, 메시전극의 재질은 구리도체를 사용하였다. 또한 매설 깊이는 세 전극 모두 지표면으로부터 5[cm] 의 깊이로 동일하게 하였다.



2.2 측정 조건

접지전극별 대지표면 전위분포의 측정방향을 그림 3에 나타내었다. 그림 2 (a)에서의 수직 접지전극과 그 림 2 (c)의 메시전극은 전극의 중앙에서 각 방향으로 의 대지전위분포가 동일한 추세를 나타내기 때문에 x 축 방향으로 대지전위상승을 측정하였으며, 매설지선 의 경우에는 대지전위분포가 방향성을 가지고 있으며, 그림 3 (b)와 같이 x축과 y축 방향으로 대지전위분포 를 측정하였다. 각 접지전극의 전류인가위치를 중심 으로 하여 2[cm] 단위로 이격시키면서 전류인가위치 로부터 40[cm] 떨어진 지점까지의 대지표면 전위를 측정하였다[3].



그림 3. 대지표면 전위의 측정방향 Fig. 3. Measuring direction of ground surface potentials

3.결과 및 고찰

3.1 대지표면 전위분포

상용주파수의 접지전류를 인가하여 전극형상별 접 지저항을 측정하였으며, 측정된 교류전류에 대한 접지 저항과 8/20[µs] 임펄스전류를 인가할 경우 규약접지 임피던스를 측정하여 표 1에 나타내었다.

표 1. 접지전극형상별 접지저항과 규약접지임피던스 Table 1. Ground resistance and conventional grounding impedances according to the configuration of the grounding electrodes

접지전극형상	접지저항[Ω]	규약접지 임피던스[Ω]
수직 접지전극	77.0	51.6
매설지선	78.1	52.7
메시전극	35.0	22.5

전체적으로 수직접지전극과 매설지선의 접지저항 값과 임피던스 값이 거의 일치하였으며, 분기수가 많





은 메시전극에서 접지저항과 임피던스가 가장 낮게 나타났다. 또한 축소모델실험에 사용된 접지전극의 길이가 매우 짧기 때문에 수직 접지전극, 매설지선, 메 시전극에서 모두 용량성 특성을 나타내어 규약접지임

Journal of KIIEE, Vol.24, No.12, December 2010

210

된 접지전극별 대지표면 전위를 그림 4에 나타내었다. 접지전극의 형상에 따른 대지표면 전위 특성을 살펴 보면 길이가 10[cm]인 매설지선의 대지표면 전위가 가장 높게 나타났다. 이는 접지전극의 매설깊이에 대 한 영향, 전극별 접지저항 값의 차이, 그리고 전극형상 에 의한 영향으로 판단된다. 10×10[cm²] 메시전극과 길이가 10[cm]인 수직 접지전극이 각각 그 다음 순으 로 대지표면 전위가 높게 나타났다. 또한 접지전극형 상별 대지전위분포는 매설된 접지전극과 거리가 멀어 질수록 대지표면 전위가 점차 낮게 나타났다[3,7].

그림 4에서 볼 수 있듯이 각각의 접지전극은 임펄스 전류를 인가할 경우가 교류전류를 인가할 경우보다 대지표면 전위가 상대적으로 낮게 나타나는 것을 볼 수 있다.

그림 5의 결과에서 알 수 있듯이 100[Hz]에서 측정 된 임피던스는 수직 접지전극의 경우 약 78[Ω]인 반 면, 8/20[µs]의 임펄스파형에 상당하는 30[kHz]에서는 약 521 요]에 해당하는 임피던스를 나타내는 것을 볼 수 있다. 대지표면 전위상승의 크기는 임피던스의 크 기에 비례하기 때문에 그림 4의 결과처럼 교류전류에 의한 대지표면 전위상승이 임펄스전류에 의한 대지표 면 전위상승에 비해 인가점에서 다소 높게 나타난다 고 할 수 있겠다[4,6]. 이와 마찬가지의 이유로 매설지 선 전극과 메시전극의 경우 모두 접지전극의 임피던 스-주파수 특성이 용량성 특성을 보이기 때문에 임펄 스전류에 상당하는 주파수에 대한 임피던스의 크기에 비례하여 대지표면 전위분포가 나타나기 때문에 세 전극의 경우 모두 교류전류에 의한 대지표면 전위에 비해 임펄스전류에 의한 대지표면 전위가 낮게 나타 난 것으로 판단된다. 또한 방향성에대한 영향은 그림 6의 결과에서 알 수 있듯이 x축의 전위가 v축 방향에 비해 상대적으로 높은 전위를 보이는 결과를 확인할 수 있으며, 이는 축 방향을 따라 전류가 흐르기 때문에 전류가 흐르는 방향 쪽으로 보다 높은 전계가 형성되 기 때문인 것으로 판단된다[1].

3.2 실측결과와 시뮬레이션 결과의 비교

수직 접지전극, 매설지선과 메시접지극 주변의 전위





피던스가 접지저항보다 상대적으로 낮게 나타났다[6]. 교류전류와 임펄스전류를 접지전극에 각각 인가하 였을 때 인가전류위치를 중심으로 x축 방향으로 측정





분포에 대한 실측결과와 시뮬레이션 결과의 비교를 그림 7에 나타내었다.

실측결과와 시뮬레이션 결과는 대체로 일치하였으 며, 매설지선, 메시전극, 수직접지전극 순으로 대지 표 면 전위상승이 큰 것으로 나타났다. 또한 매설지선과 메시전극의 경우, 전극의 길이 방향을 따라 측정하였 기 때문에, 전극 길이 부분에 해당하는 2~4[cm] 부근 까지는 대지표면 전위상승의 경도가 크지 않으나 전 극의 길이를 벗어나게 되는 약 6[cm] 부근부터는 전위 경도의 폭이 큰 것으로 나타났다. 이러한 이유는 전류 가 전극을 따라 대시표면 전위의 분포가 나타나는 것이 주 원인으로 판단되며, 세 가지 전극 모두 전극 주변에





서는 전위경도가 상당히 큰 폭으로 감소하지만, 전극 으로부터 거리가 멀어질수록 대지표면 전위경도는 감 소하는 것으로 나타났다.

시뮬레이션 결과와 실측 결과와 비교해 볼 때, 시뮬 레이션의 경우와 전극 주변부에서의 대지표면 전위상 승은 거의 일치하였으며, 실측할 수 없는 장소나 조건 에 대하여 시뮬레이션을 통해 대지표면 전위의 예측 이 가능하므로 접지설계에 활용할 수 있을 것으로 예 상된다.

4. 결 론

균일한 토양에 설치된 접지전극 주위의 대지표면 전 위분포에 대하여 축소실험모델을 사용하여 실측을 하

Journal of KIIEE, Vol.24, No.12, December 2010

212

유재덕·조용승·이복희

고, 동일한 조건에서 시뮬레이션 한 결과를 통해 다음 과 같은 결과를 확인하였다.

- (1) 동일 깊이에 묻혔을 경우, 매설지선의 대지표면 전위 상승이 가장 높으며, 메시전극, 수직접지전 극의 순으로 나타났으며, 이는 전극의 매설 깊이 의 영향과 전극구조에 따른 접지저항의 차이, 그 리고 전극형상에 의한 기하학적 구조에 의한 영 향으로 판단된다.
- (2) 접지전극형상별 대지표면 전위분포는 매설된 접 지전극과 거리가 멀어질수록 대지표면 전위가 점차적으로 낮아지며, 전위 경도 또한 감소하게 된다.
- (3) 매설지선의 경우 전류가 흐르는 축방향을 따라 나타나는 대지표면 전위상승이 수직 방향을 따 라 나타나는 대지표면 전위상승보다 높게 나타 났다. 이는 전류가 전극의 축 방향을 따라 분포 하게 되기 때문이다.
- (4) 대지표면 전위상승은 접지임피던스의 크기에 비 례하기 때문에 같은 크기의 전류를 지닌 임펄스 전류의 경우, 본 실험에서는 각 전극의 임피던스 -주파수 특성에 의해 대지표면 전위상승이 상용 주파수전류에 의한 대지표면 전위상승보다 낮게 나타났다.
- (5) 균일 토양에서 축소형으로 실험해 본 결과, 균일 토양의 경우, 접지임피던스를 예상할 수 있는 경 우라면, 시뮬레이션을 통해 전극주변에서의 대 지표면 전위상승에 대한 예측이 가능하고, 실측 과 유사한 전위경도 값을 예상할 수 있으므로, 시뮬레이션을 통해 적절한 접지 전극 설계가 가 능하다고 볼 수 있다.

References

- 이복희, 이승칠, 접지의 핵심 기초기술 제 2판, (주)의제 전기설비연구원, pp. 69,1999.
- [2] R Kosztaluk, M. Loboda, D. Mukhedkar, "Experimental Study of Transient Ground Impedances.", IEE Tras. PAS, Vol.100, No.11, pp.4653~4660, 1981.
- (3) 백영환, 이복희, "축소형 모델 접지전극의 매설깊이에 따 른 위험전압의 분석", 한국 조명·전기설비학회논문지 제23권 제4호, p.p 107, 2009.4.

- [4] 배성배, 최종혁, 박건훈, 이복희, "대지저항률에 따른 접 지임피던스의 주파수 의존성", 한국조명·전기설비학회 2008 춘계학술대회 논문집, p.p 464, 2008.5.
- [5] H. B. Dwight, "Calculation of Resistance to Ground.", Electrical Eng. Vol. 55, pp.1319, 1936.
- (6) 김태기, 최영철, 최종혁, 이복희, "대지저항률에 따른 매 설지선의 접지임피던스의 주파수의존성", 조명·전기설 비학회논문지 제24권 제5호, p.p 168, 2010.5.
- [7] 정현욱, "배전용 전주 주변에서 접촉전압과 보폭전압의 분석", 인하대학교 석사 학위논문, 2006.8.

◇ 저자소개 ◇-



1982년 11월 26일생. 2009년 2월 인하대 공대 전기공학과 졸업. 현재 인하대 대학원 전기공학과 석사과정. Tel: (032)860-7398 Fax: (032)863-5822 E-mail: jaedok1126@nate.com

조용승(趙鏞承)



1986년 7월 9일생. 2010년 2월 한국교육 개발원 졸업. 현재 인하대 대학원 전기 공학과 석사과정. Tel : (032)860-7398 Fax : (032)863-5822 E-mail : dreams86@nate.com

이복희(李福熙)

1954년 6월 29일생. 1980년 인하대 공대 전기공학과 졸업. 1987년 동대학원 전기 공학과 졸업(박사). 1988~1989년 동경 대학 생산기술연구소 객원연구원. 1995년 호주 Queensland대학 방문교수. 1999년 Cincinati대학 방문교수. 현재 인하대 IT

공대 전기공학부 교수. 본 학회 회장. Tel: (032)860-7398 Fax: (032)863-5822 E-mail: bhlee@inha.ac.kr

조명·전기설비학회논문지 제24권 제12호, 2010년 12월